















Расписание сессии группы М22-213

Пт, 22 дек.	16:15 — 17:50	ЗАЧ	Менеджмент и маркетинг  Прохоров И.В., Степанова Е.Б.  403
Пн, 25 дек.	10:15 — 11:50	ЗАЧ	Основы проектирования и производства лазеров и их компонентов  Евтихий Н.Н.  НТО ИРЭ Полюс
Пн, 25 дек.	14:30 — 17:00	АТТ	Производственная практика (научно-исследовательская работа)  Трикшев А.И.  ИОФ РАН
Ср, 27 дек.	10:15 — 11:50	З/О	Лазерные микро- и нанотехнологии  Конов В.И.  ИОФ РАН
Ср, 27 дек.	14:30 — 17:00	АТТ	Компьютерное моделирование, расчет и проектирование наносистем  Осадчий А.В.  ИОФ РАН
Ср, 17 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Компьютерное моделирование, расчет и проектирование наносистем  Осадчий А.В.  ИОФ РАН
Пн, 22 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	Производственная практика (научно-исследовательская работа)  Трикшев А.И.  ИОФ РАН